(54) LASER PRINTER HEAD

(11) 4-96014 (A) (43) 27.3.1992 (19) JP

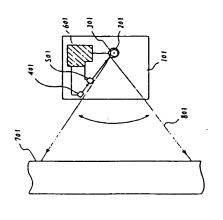
(21) Appl. No. 2-213893 (22) 13.8.1990

(71) NEC CORP (72) KENJI SERA

(51) Int. Cls. G02B26/10,G03G15/04

PURPOSE: To make a print display of high quality with a handy type by obtaining a laser printer head which has a silicon electrostatic motor, a semiconductor laser, an optical modulating element, and a driving circuit on one silicon substrate.

CONSTITUTION: A COMS driving circuit 601 is manufactured on the silicon substrate 101 first. On this silicon substrate, the silicon electrostatically driven motor (electrostatic motor) 201 is manufactured. This motor is the electrostatic motor, so good rotational controllability is obtained. The upper part of this motor is formed in a regular hexagonal and its wall surface is so machined that it can be used as a mirror. This laser printer is ≤1mm thick or as thick as the substrate, and much more compact than before. This unit is incorporated in a laser printer which has a photosensitive drum of, for example, about 10cm and the extremely compact laser printer is manufactured. A high-quality print is realized and the resolution is, for example, 6090 dpi.



301: micropolygon mirror, 401: semiconductor laser, 501 optical modulating element, 701: photosensitive drum, 801 laser light

# ⑩ 日本国特許庁(JP)

40 特許出願公開

# ♥公開特許公報(A) 平4-96014

Sint. Cl. 5

識別配号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)3月27日

G 02 B 26/10 G 03 G 15/04 102

8507-2K 9122-2H

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

❷発明の名称

レーザプリンタヘツド

②特 願 平2-213893

②出 願 平2(1990)8月13日

@発明者 世良

番 二

東京都港区芝5丁目7番1号 日本電気株式会社内

切出 顋 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目7番1号

29代理人 弁理士内原 晋

明報書

### 発明の名称

レーザプリンタヘッド

#### 特許請求の範囲

シリコン正多面体柱からなるポリゴンミラーが ロータ上部に形成されたシリコン静電モータと、 半導体レーザと、光変調素子と、駆動回路とを1 つのシリコン基板上に形成したレーザプリンタへ ッド。

### 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、コンパクトなレーザプリンタに関するものである。

### 〔従来の技術〕

レーザアリンタは現在最も高品質な印字表示を 可能とする記録機器として多方面で活用されてい る。最近では半導体レーザ、実装技術の進歩によ り、このレーザプリンタの低コスト化が可能となり、普及機へもレーザプリンタが多く使われるようになっている。しかしながらコンパクト、コストの点では、感熱式プリンタ、ドットインパクトプリンタ等に劣るため。普及機クラスでは、まだ感熱式プリンタやドットインパクトプリンタが主流である。

## [発明が解決しようとする課題]

### (課題を解決するための手段)

本発明の要旨とするところは、シリコン基板上 に半導体製造プロセスを用いて形成された、少な くともシリコン及びシリコン酸化膜を構成要素と する静電駆動モータと該静電モータ上部に形成さ れたシリコン正多面体柱からなるボリゴンミー と前記シリコン基板上に形成された半導体レー ザ、光変調素子、駆動回路、から構成される事を

コン基板を用いた場合このようなメカニカル業子 を作製したうえで、これを駆動する回路も一体化 して形成することが可能である。つまりCMOS 回路とメカニカル素子とのプロセスの整合が可能 である。はじめにCMOS回路を作製し、この 上部にメカニカル素子を作製する事により各種 の駆動回路を一体化したマイクロメカニカル素 子が実現している。本発明では、このようにして CMOS駆動回路と一体作製されたマイクロポリ ゴンミラーと同一基板上に、ヒートシンクに接着 する要領で半導体レーザ、光変調素子をハイブリ ッド形成することにより、メカニカル駆動系、駆 動回路を含め、レーザアリンタの主要部であるア リンタヘッドを1枚の基板上に形成できた。この 結果、従来に比べ超コンパクトレーザプリンタが 実現可能となった。またこのように機械的駆動 系、電気回路系を一体化する事により従来の方法 より制御性も向上している。

### (実施例)

本発明の実施例を図面を用いて説明する。第1

特徴とするレーザプリンタヘッドを提供すること にある。

#### (作用)

シリコンプロセスを用いて做小なメカニカル素 子を(例えばマイクロ倉車、モータ等)作製する マイクロマシーニング技術は研究が近年活発に行 われている。ここ数年シリコンマイクロマシーニ ング技術を用いて直径100μm程度の小型モー タや小型ポンプ等の機械部品が試作され、動作が 確認されるようになった(例えば:裏田、「動く シリコンへ、Siマイクロマシーニング技術」、 日経エレクトロニクス、1989年8月21日 号, no. 480, pp125-126). この マイクロマシーニング技術を用いてレーザプリン タの駆動系を作製した結果、コンパクトなレーザ アリンタの実現が可能になった。ポリゴンミラー もマイクロマシーニング技術を用いて静電駆動モ ータと一体形成が可能となった。必要とする精度 も、シリコンプロセスである光リソグラフィイ技 術を用いれば十分な精度を確保できている。シリ

図は本発明のレーザアリンタヘッドを用いて作製 した光プリンタの構成図である。まずシリコン基 板101上にCMOS駆動回路601を作製す る。この時配線材料は耐熱性に優れ、化学的、機 械的にも強いタングステンを使用した。このシリ コン基板上にシリコン静電駆動モータ(静電モー タ) 201を作製した。モータの直径は約200  $\mu$  m、厚さは1  $\mu$  m である。このモータ 2 0 1 の 構造例を集3図A(平面図)、B(断面図)に示 した。なお、マイクロポリゴンミラー301は図 示省略した。このモータは静電モータであるた め回転の削御性は良いものが得られた。このモ ータ上部を正6角形にし壁面をミラーとして使 えるように加工した(マイクロボリゴンミラー 301)。この基板上に光変調素子501及び半 導体レーザ401をハイブリッド形成した結果、 極薄の駆動回路一体化したレーザアリンタヘッド が作製できた。レーザプリンタヘッドのサイズは 5 mm×10mm、厚さは基板厚に等しい1mm 以下と従来(標準的なものでうcm×10cm、

### 特閣平4-96014 (3)

厚さ3cm程度)に比べ非常にコンパクトなものができた。このユニットを約10cmの感光ドラムを有するレーザプリンタに組み込んだ結果、きわめてコンパクトなレーザプリンタが作製できた。高品質印字も実現でき、解像度は600dpiが得られた。この結果ハンディタイプの高品質印字表示の可能なプリンタが実現できた。なお、CMOS駆動回路、光変調素子、半導体レーザは従来からあるものを利用できるので、これらの説明は省略した。

#### (発明の効果)

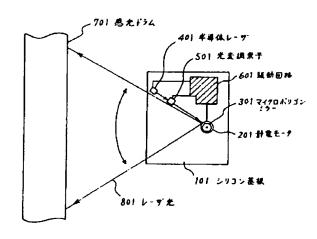
以上説明したように、本発明によればコンパクトなレーザアリンタが実現できハンデタイプで高品質な印字表示のできるプリンタが実現となった。

#### 図面の簡単な説明

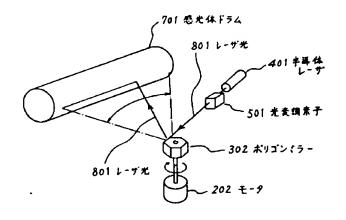
第1 図は本発明の実施例を示す構造図、第2 図は従来の実施例を示す構造図、第3 図はマイクロモータの構造例を示す図である。

1 0 1 … シリコン基板、2 0 1 … 静電モータ、2 0 2 … モータ、3 0 1 … マイクロポリゴンミラー、3 0 2 … ポリゴンミラー、4 0 1 … 半導体レーザ、5 0 1 … 光変質素子、6 0 1 … 駆動回路、7 0 1 … 感光ドラム、8 0 1 … レーザ光。

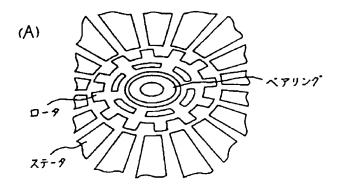
代理人 弁理士 内 原 智



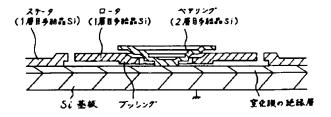
第1区



第2図



(B)



第 3 図